分担研究報告書

Deans Switch 型 SilFlow を用いた血中ダイオキシン類測定における ソルベントカット大量注入法の開発

研究分担者	香月	進	福岡県保健環境研究所	所長
研究協力者	梶原	淳睦	福岡県保健環境研究所	保健科学部長
	堀	就英	福岡県保健環境研究所	生活化学課 生活化学課長
	平川	博仙	福岡県保健環境研究所	生活化学課 専門研究員
	安武	大輔	福岡県保健環境研究所	生活化学課 研究員
	新谷	依子	福岡県保健環境研究所	生活化学課 主任技師
	小木曽	俊孝	福岡県保健環境研究所	生活化学課 主任技師
	飛石	和大	福岡県保健環境研究所	廃棄物課 専門研究員

研究要旨

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計に SCLV の代替システムとして Deans Switch 型 SiIFlow を装着し、従来と同等の血液中ダイオキシン類の高感度測定が可能か検討した。 その結果、血液中のダイオキシン類測定において Deans Switch 型 SiIFlow は、SCLV と同 様の機構で正確に作動することが確認され、標準物質及びコントロール試料の繰り返し測 定では再現性の良い定量値が得られた。SiIFlow は従来法と比べてデッドボリュームが非 常に小さく、かつコンタミネーションの影響も少ないという利点がある。装置の取り扱い も容易であり、SCLV の代替として有用であることが示された。

A.研究目的

1968年に発生した油症はポリ塩化ビフェ ニル(PCB)およびダイオキシン類による複 合中毒事件である。事件から40年以上経過 した近年でも、2012年9月に「カネミ油症 患者に関する施策の総合的な推進に関する 法律」が施行され、同年12月に油症診断基 準に「同居家族の油症患者に関する条件」 が追補され、油症を取り巻く環境は大きく 変遷している。

Polychlorodibenzofuran (PCDF)は毒性 が高く油症の主な原因物質であり、2004年 に血液中の 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran (2,3,4,7,8-PeCDF)値が診断 基準に追加され、油症検診において血液中 ダイオキシン類の測定が行われている。

ダイオキシン類測定では高分解能ガスク ロマトグラフ質量分析計(以下、HRGC/HRMS) が使用されている。戸高らはSGE 社製ソル ベントカット大量注入システム(以下、SCLV) を備えた HRGC/HRMS を用いて高感度なダイ オキシン類測定を実現させ、少量の血液か らのダイオキシン類測定を可能とした¹⁾。 さらに、戸高らはアイスティサイエンス社 製胃袋型インサート付大量注入装置(以下、 LVI)とSCLVを組み合わせ(以下、LVI-SCLV) 装置への注入量を 20 倍に増大させ、血中ダ イオキシン類測定のさらなる簡略化、高感 度化を可能とした²⁾。上記のように、SCLV は油症検診における血液中ダイオキシン類 測定のキーデバイスの一つである。

LVI-SCLV では、下記の4つの工程で試料 を MS に導入する仕組みになっている。

LVI により導入された試料はプレカラムで 保持され、 GC オーブンの昇温により、プ レカラムにダイオキシン類を保持させたま ま大量の溶媒や低沸点化合物をパージライ ンから排出させる。 パージラインを閉止 し、ダイオキシン類をコールドトラップへ 導入する。 すべてのダイオキシン類をコ ールドトラップした後、パージラインを開 放し、プレカラムに残存した夾雑物を排出 する。同時に、オーブンを降温させ、コー ルドトラップを解除し、再度オーブンを昇 温することでダイオキシン類を MS 部に導 入する。

しかし、LVI-SCLV システムではキャピラ リーカラム等の接続箇所が多く、漏れの可 能性が高く、漏れが生じた場合、その原因 を除去することに多くの労力を必要とする。 また、SCLV はすでに販売中止となっている ため、血液中のダイオキシン類を高感度に 測定するには、代替となるシステムが必要 である。

Deans Switch は圧力バランスによるバル ブレススイッチであり、複数のカラムを用 いた分析、特定成分のハートカットや GC 分 取、および 2 つのカラムへの流路切り替え に利用可能である^{3)、4)}。近年、半導体技術 の応用によってガスクロマトグラフに利用 可能なマイクロフローデバイスが開発され ている。Deans Switch 型のマイクロフロー チャネルデバイスも販売されており、その 応用例も報告されている⁵⁾。我々は、Deans Switch型マイクロフローチャネルデバイス として図 1 に示すような Trajan 社製の Deans Switch型 SilFlow(以下、SilFlow) を使用し、SCLVと同等な血液中のダイオキ シン類の高感度測定が可能か検討した。

B.研究方法

1.試薬

ダイオキシン類分析に使用した有機溶媒 およびその他の試薬類は関東化学社製のダ イオキシン類分析用を用いた。活性炭カラ ムは、ナカライテスク社から購入した活性 炭と無水硫酸ナトリウムを混合し、調製さ れた。ダイオキシン類分析のクリーンアッ プスパイクとして毒性等価係数(TEF)を持 つダイオキシン類の ¹³C-ラベル化体を用い た。これらは Wellington Laboratories 社 から購入した。シリンジスパイクとして 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-¹³C(Wellington Laboratories 社製)を用 いた。さらに,ダイオキシン類の定量用標 準物質として Wellington Laboratories 社 製混合標準溶液を用いた。また、コントロ ール試料として日水製薬社製の精度管理用 凍結プール血清、L-コンセーラ II を使用し た。

2.分析方法

ヒト血液中のダイオキシン類の抽出、精 製は戸高らの報告に従って実施した¹⁾。試 料約5gを精秤し、クリーンアップスパイ クを添加し、高速溶媒抽出により血液から ダイオキシン類を抽出した。抽出液を硫酸 処理、硝酸銀シリカゲルカラムにより精製 した。次いで、活性炭カラムにより不純物 を除去し、トルエンによりダイオキシン類 を分画した。溶出したトルエンを濃縮し、 シリンジスパイクを添加し、約 200 µL のト ルエン溶液を測定検液とした。

ダイオキシン類濃度測定には高分解能ガ スクロマトグラフ質量分析計(HRGC/HRMS) HP6890 (Agilent Technologies 社製)/ Autospec Premier(Waters 社製)を用いた。 GC注入口には胃袋型インサートを用いた大 量注入装置であるアイスティサイエンス社 製の LVI-S200 (以下、LVI)を使用した。 また、ソルベントカット大量注入法として LVI および SilFlow を結合させた HRGC/HRMS の 測定システム(以下、LVI-SilFlow)を 用 いた。LVI-SCLV では、プレカラムには SGE 社製の BPX-5(0.25 mm×7 m、膜厚 0.25 µm)、 分析カラムには SGE 社製の BPX-Dioxin-I (0.15 mm × 30 m)を使用した。ダイオキ シン類の測定条件を表1に示す。ダイオキ シン類測定では、測定検液 100 µL を LVI に 導入し、分解能 10000 以上で定量した。

(倫理面への配慮)

血液中ダイオキシン類の測定は、本人の 同意が得られた者のみを対象とした。研究 成果の発表に際しては統計的に処理された 結果のみを使い、個人を特定できるような 情報は存在しない。また、本研究は「福岡 県保健環境研究所疫学研究倫理審査委員会 要綱」に基づき、審査を受け承認されたも のである(受付番号第 28-1 号平成 28 年 6 月 16 日承認)。

C.研究結果・考察

1.LVI-SilFlow とLVI-SCLV(従来法)の 比較

図 2 に LVI-SilFlow の概略図を示す。 LVI-SilFlow では、装置に注入された試料 は先に述べた LVI-SCLV と同様に4つの工 程を経て MS 部に導入される。

LVI-SilFlow システムにおいて 0.0025 ng/mL のダイオキシン類標準溶液を 100 uL 注入して得られたマスクロマトグラムと、 LVI-SCLV システムにおいて得られたマスク ロマトグラムを図3に示す。なお、図3で は測定対象のダイオキシン類で最初に検出 される tetrachlorobiphenyls (TeCBs)、診 断 基 準 に 使 用 さ れ て い る pentachlorodibenzofurans(PeCDFs)および に H 甼 後 検 さ n る octachlorodibenzofuran(OCDF)のマスクロ マトグラムを示した。両システムの比較が 容易なように同じ m/z のマスクロマトグラ ムを並列して記載した(図3)。一般的なキ ャピラリーカラムでは、測定対象物質の中 で3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl (以下、 PCB81) が最も早くプレカラムから溶出し、 OCDF が最後に溶出する .SCLV では、プレカ ラムから溶出する PCB81 から OCDF までを分 析カラムへ導き、それ以外の夾雑物は系外 へ排出される。図3に示すように両システ ムとも同様なマスクロマトグラムが得られ たことから、SilFlow でも SCLV と同じ機構 で作動していることが分かった。両システ ムでは大量な溶媒を注入しているため、溶 媒蒸気が質量分析計の真空度に影響を与え る可能性があるが、両システムとも真空度 の変動が非常に少なく、SilFlow において も溶媒カットが機能していることが分かっ た。

SilFlow の流路の内壁は高不活性化処理 されており、ダイオキシン類が吸着しにく い。また、Sliflow ではデッドボリューム が非常に小さい構造となっており、キャピ ラリーカラムとの接続には金属製フェラル の SilTite が使用されているため、コンタ ミネーションのリスクが低減された。さら に、SilTite FingerTite により手締めで簡 単に接続が可能であり、SCLV と比較して接 続部分が少なく、測定システムでの漏れの リスクが低減された。

2.LVI-SilFlow を用いた標準物質および コントロール試料中のダイオキシン類測定 における再現性評価

我々は、血液中ダイオキシン類の測定に おいて1バッチあたりコントロール試料を 含む24 試料を同時に抽出、精製を行い、 HRGC/HRMSで分析している。その際、毎回、 標準物質およびコントロール試料を HRGC/HRMSで測定し、解析結果から各測定 の妥当性を評価している。ここでは、 LVI-SilFlowシステムを用いて8バッチの 血液中ダイオキシン類を測定したときの各 バッチの標準物質の相対感度係数(以下、 RRF)を表2に、各バッチのコントロール 試料の測定結果を表3に示す。なお、コン トロール試料の濃度は、脂肪量測定におけ る誤差を除外するため、湿重量ベースで算 出した。

血液中のダイオキシン類測定暫定マニュ アル⁶⁾では、RRFの変動は前回の測定時と比 較して±20%以内であることと規定されて いる。Table2では、8バッチの標準物質の 測定結果から得られた各同族体の RRF の平 均値も示し、各測定における RRF は平均値 と比べ - 10.5% ~ 12.5%の範囲内にあり、 ±20%以内であった。したがって、SilFlow においても再現性良くダイオキシン類の安 定な測定が可能であった。

表3に8バッチ分のコントロール試料の 測定結果と各同族体の平均値、標準偏差(SD)

および相対標準偏差(CV)を示す。血液中 のダイオキシン類測定暫定マニュアルでは、 二重測定の結果は各同族体の実測濃度と実 測濃度の平均値との差が 50%以内であるこ とを要求している。表 3 に示すように各同 族体の CV は最小で 4.1%、最大で 12.1%で あり、SilFlow でも再現性の良い血中ダイ オキシン類測定が可能であった。SilFlow ではハートカットのタイミングのズレによ リ PCB81 および 0CDF 濃度が減少する可能性 があるが、これらの同族体においても変動 は小さかった。また、TEF を持つダイオキ シン類の総濃度および毒性等価量(TEQ)の 相対標準偏差はそれぞれ 3.0% および 3.2%であり、高い再現性を示した。また、 このコントロール試料は戸高らがLVI-SCLV で測定し報告したものと同様であり、その ダイオキシン類濃度は 0.063 pg-TEQ/g であ り²⁾、今回我々が報告した濃度(0.067 pg-TEQ/g)と同等であった。以上のことか ら、SilFlow はこれまで使用してきた SCLV に代替可能であり、血中のダイオキシン類 の測定に適用できると考えられる。

D.結論

Deans Switch型 SilFlow を使用し、SCLV と同等に血中のダイオキシン類の高感度測 定が可能か検討した。血液中のダイオキシ ン類測定において Deans Switch型 SilFlow は、従来から使用している SCLV と同様の機 構で作動し、標準物質およびコントロール 試料の測定でも再現性の高い結果が得られ た。SilFlow は従来法と比べて、デッドボ リュームが非常に小さく、コンタミネーシ ョンの影響が少ない。取り扱いも容易であ り、SCLV の代替として適用可能であること が証明された。

E.研究発表

1. 論文発表

 Yasutake D, Tobiishi K, Hirakawa H, Shintani Y, Kogiso T, Hori T, Kajiwara J, Katsuki S, Mitoma C, Furue M. Application of a solvent-cut large-volume injection system using Deans switch-type SilFlow in a dioxin analysis of human blood. Organohalogen Compounds. 2017. in press.

2. 学会発表

- 1) Yasutake D, Tobiishi K, Hirakawa H, Shintani Y, Kogiso T, Hori T, Kajiwara J, Katsuki S, Mitoma C, Furue M. Application of a solvent-cut large-volume injection system using Deans switch-type SilFlow in a dioxin analysis of human blood. 37th International Symposium on Persistent Halogenated Organic Pollutants (POPs), Vancouver, Canada, 2017, August 20-25.
- 2) Hirakawa S, Miyawaki T, Hori T, Kajiwara J, Katsuki S, Hirano M, Yoshinofuchi Y, Iwata H, Mitoma C, Furue M. Characteristics of PCB congeners accumulated in Yusho patients and estimation of their cytochrome P450-dependent metabolism by in silico docking 37th simulation. International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs), Vancouver, Canada, 2017, August 20-25.

- 3) 堀 就英,平川博仙,新谷依子,宮脇 崇, 梶原淳睦,香月 進,岸 玲子,古江増 隆,血液中ダイオキシン類分析のクロ スチェック(2016年度),第26回環境 化学討論会(静岡市)、2017年6月7-9 日
- E.知的財産権の出願・登録状況 なし。

参考文献

- Todaka T : New protocol of dioxins analysis in human blood. Fukuoka Acta Med. 94 : 148-157, 2003.
- Todaka T, Uchi H, Hirakawa H, Kajiwara J and Furue M : Development of a newly large-volume injection system for dioxin determinations in blood of yusho patients. Fukuoka Acta. Med. 104 : 110-117, 2013
- Deans D R : An improved technique for back-flushing gas chromatographic columns. J.Chromatogr. A. 18 : 477-481, 1965.
- 4) Deans D R : Use of heart cutting in gas chromatography : A review. J. Chromatogr. A. 203 : 19-28, 1981.
- 5) Boeker P, Leppert J, Mysliwietz B, and Lammers P : Comprehensive theory of Deans' switch as a variable flow splitter: fluid mechanics, mass balance, and system behavior. Anal. Chem. 85 : 9021-9030, 2013.
- 6) 厚生労働省医薬局審査管理課:血液中の
 ダイオキシン類暫定マニュアル(平成12年12月)

図 1 Deans Switch 型 SilFlow の外観と形状



図 2 LVI-SilFlow システムを装着した HRGC/HRMS の概要



PTV conditons									
PTV	LVI-S200	(AiSTI science C	Co. Ltd.)						
Purge time	1 min 300 mL/min								
Vent flow	300 mL/m	in			_				
Programmemed temperature		Rate	Temperature	Hold	_				
	1st		120	1 min					
		120 /min	290	20.3 min	_				
66 V.									
GC conditions	Madal 790	0 A (A cilent Te el	mologing Ltd.)						
Bra ashumn	RDY 5 (SCE I td.)								
Pie-colullin	$(7 \text{ m} \times 0.25 \text{ mm I.D.} \times \varphi 0.25 \text{ µm})$								
A palytical column		$\frac{25 \text{ mm } 1.D. \times \psi 0.2}{\text{ NIN } 1.(\text{ SGE } 1 \text{ td})}$	25 μm)						
Analytear column	(30 m x)	0.15 mm LD)						
Carrier gas	He	Не							
Oven temperature		Rate (/min)	Temperature ()	Hold (min)	_				
I		,	160	4.5					
	1st	20	300	12					
	2nd	70	195	0.5					
	3rd	3.5	300	1.5					
Inlet pressure		Rate (kPa/min)	Pressure (kPa)	Hold (min)	_				
			469	4.5					
	1st	302	620	18.5					
	2nd	112	508	1					
	3rd	3.73	620	1.5	_				
Auxiliary pressure #1		Rate (kPa/min)	Pressure (kPa)	Hold (min)					
			445	4.5					
	1st	333	610	18.5					
	2nd	128	482	1					
	3rd	4.25	690.5	1.5	_				
Auxiliary pressure #2		Rate (kPa/min)	Pressure (kPa)	Hold (min)					
			443.5	4.5					
	1st	333	610	18.5					
	2nd	128	482	1					
	3rd	4.27	610		_				
MS conditions									
Mass Spectrometer	AutoSpec	Premier (Waters	Co. Ltd.)						
Ion source temperature	280		_ 0,						
Ionization voltage	200 28 eV								
ionization current	750 µA								
Ionization mode	EI+								
Accelerating voltage	8 kV								
Resolution	>100000								
		Native		Labeled					
	TeCDDs	319.8965	321.8936	331.9368	333.9339				
	PeCDDs	353.8576	355.8546	365.8978	367.8949				
	HxCDDs	387.8186	389.8156	399.8589	401.8559				
	HpCDDs	423.7767	425.7737	435.8169	437.814				
	OCDD	457.7377	459.7348	469.778	471.775				
Monitor ion	TeCDFs	303.9016	305.8987	315.9419	317.9389				
(m/z)	PeCDFs	339.8597	341.8568	351.9	353.897				
	HxCDFs	373.8207	375.8178	385.861	387.858				
	HpCDFs	407.7818	409.7788	419.822	421.8191				
	OCDF	441.7428	443.7398	453.783	455.780				
	TeCBs	289.9224	291.9194	301.9626	303.9597				
	PeCB	323.8834	325.8804	335.9237	337.9207				
	HxCB	357.8444	359.8415	369.8847	371.8817				

表 1 LVI、SilFlow 及び HRGC/HRMS の使用条件



図 3 TeCB、PeCB 及び OCDF 各標準品のマスクロマトグラム

	Relative Response Factor (RRF)									Min. RRF /	Max. RRF/
Congener	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8	Average	Average (%)	Average (%)
2,3,7,8-TCDD	1.013	0.995	1.039	1.006	0.884	0.986	1.001	0.976	0.988	89.5	105.2
1,2,3,7,8-PeCDD	0.923	0.888	0.907	0.821	0.952	0.903	0.882	0.890	0.896	91.6	106.3
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.908	0.987	0.937	0.948	0.969	0.904	0.885	1.005	0.943	93.9	106.6
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.786	0.819	0.857	0.920	0.880	0.845	0.805	0.905	0.852	92.2	107.9
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.794	0.903	0.899	0.895	0.877	0.908	0.920	1.008	0.901	88.1	112.0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	1.160	1.040	1.094	1.102	1.170	1.187	1.081	1.087	1.115	93.2	106.5
OCDD	0.990	1.033	1.046	1.088	0.971	1.011	1.053	1.197	1.049	92.6	114.2
2,3,7,8-TCDF	0.920	1.118	0.925	0.999	0.976	1.003	0.964	0.971	0.984	93.4	113.6
1,2,3,7,8-PeCDF	0.934	0.912	0.932	1.022	0.911	1.012	0.921	0.898	0.943	95.3	108.4
2,3,4,7,8-PeCDF	1.068	1.008	0.995	0.955	1.058	1.104	0.981	1.043	1.026	93.1	107.5
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.956	1.063	1.007	1.000	0.939	0.968	0.945	0.992	0.984	95.4	108.0
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.912	0.935	1.008	0.932	0.988	0.924	0.974	0.909	0.948	95.9	106.4
2,3,4,6,7,8-HxCDF	1.038	1.041	1.006	1.032	1.014	1.121	1.044	1.180	1.060	94.9	111.4
1,2,3,7,8,9-HxCDF	1.049	1.065	1.086	0.999	1.097	1.028	1.046	1.070	1.055	94.7	104.0
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.927	1.003	0.944	1.013	0.917	1.046	0.896	0.939	0.961	93.3	108.9
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	1.049	1.014	1.094	1.066	0.974	0.989	0.984	0.949	1.015	93.5	107.8
OCDF	0.952	0.978	1.061	0.902	0.901	0.985	0.896	0.870	0.943	92.2	112.5
344'5-TCB(PCB81)	0.936	0.950	0.916	0.947	0.916	0.950	0.932	0.966	0.939	97.5	102.9
33'4'4'-TCB(PCB77)	1.025	1.025	1.021	1.019	1.046	1.006	1.027	1.062	1.029	97.8	103.2
33'44'5-PenCB(PCB126)	1.132	1.037	1.110	1.102	1.063	1.084	0.979	1.066	1.072	91.3	105.6
33'44'55'-HxCB(PCB169)	0.926	0.845	0.954	0.927	0.888	0.995	0.897	0.973	0.926	91.3	107.5

表 2 LVI-SilFlow システムを用いたダイオキシン類測定における相対感度係数の再現性

Congeners	Concentrations (pg/g)									Mean SD	
Congeners	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7	n = 8	Weall	3D	CV .
2,3,7,8-TCDD	0.0042	0.0043	0.0046	0.0040	0.0046	0.0042	0.0045	0.0040	0.0043	0.00022	5.0%
1,2,3,7,8-PeCDD	0.016	0.019	0.017	0.020	0.018	0.016	0.019	0.018	0.018	0.0012	6.7%
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.021	0.017	0.022	0.020	0.018	0.019	0.017	0.022	0.020	0.0018	9.3%
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.15	0.18	0.17	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.16	0.013	8.5%
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.026	0.027	0.024	0.024	0.029	0.027	0.032	0.025	0.027	0.0025	9.2%
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.37	0.39	0.37	0.33	0.40	0.35	0.47	0.47	0.40	0.048	12.1%
OCDD	2.4	2.4	2.5	2.3	2.5	2.4	2.3	2.2	2.4	0.099	4.1%
2,3,7,8-TCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8-PeCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,3,4,7,8-PeCDF	0.015	0.016	0.020	0.018	0.019	0.020	0.015	0.018	0.018	0.0018	10.4%
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.020	0.023	0.027	0.021	0.022	0.026	0.023	0.021	0.023	0.0023	10.3%
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.020	0.022	0.023	0.018	0.021	0.021	0.019	0.018	0.020	0.0016	7.8%
2,3,4,6,7,8-HxCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.042	0.049	0.054	0.044	0.048	0.045	0.048	0.052	0.048	0.0039	8.1%
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OCDF	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
344'5-TCB(PCB81)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
33'4'4'-TCB(PCB77)	0.097	0.091	0.10	0.083	0.098	0.094	0.100	0.083	0.093	0.0066	7.0%
33'44'5-PenCB(PCB126)	0.062	0.063	0.073	0.059	0.060	0.066	0.070	0.057	0.064	0.0052	8.2%
33'44'55'-HxCB(PCB169)	0.050	0.058	0.062	0.058	0.061	0.055	0.057	0.054	0.057	0.0036	6.4%
Total PCDDs	3.0	3.1	3.1	2.9	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	0.086	2.9%
Total PCDFs	0.12	0.13	0.14	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.0074	5.7%
Total PCDDs/PCDFs	3.1	3.2	3.3	3.0	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1	0.092	2.9%
Total Non-ortho-PCBs	0.22	0.23	0.25	0.21	0.23	0.23	0.24	0.21	0.23	0.013	5.5%
Total	3.4	3.4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.4	3.2	3.4	0.10	3.0%
TEQ from PCDDs	0.045	0.050	0.048	0.046	0.047	0.045	0.050	0.047	0.047	0.0017	3.6%
TEQ from PCDFs	0.010	0.011	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.00072	6.4%
TEQ from PCDDs/PCDFs	0.056	0.061	0.060	0.057	0.059	0.057	0.060	0.058	0.059	0.0017	3.0%
TEQ from Non-ortho-PCBs	0.0077	0.0081	0.0091	0.0077	0.0078	0.0083	0.0088	0.0073	0.0081	0.00058	7.1%
Total-TEQ	0.063	0.069	0.069	0.065	0.067	0.065	0.069	0.065	0.067	0.0021	3.2%

表3 LVI-SilFlowシステムを用いたコントロール試料分析におけるダイオキシン類濃度の再現性